# УДК 546.34.882.4 535.361 ВОЗДЕЙСТВИЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СВЕТОВЫХ ПОТОКОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ КЕРАМИЧЕСКОГО ПЕНТАОКСИДА НИОБИЯ

М.Н. Палатников, О.Б. Щербина, В.В. Ефремов, Н.В. Сидоров Учреждение Российской академии наук Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН 184209, Апатиты, Академгородок, 26 a palat\_mn@chemy.kolasc.net.ru

Аннотация: исследовано воздействие концентрированных световых потоков на структуру, механические свойства керамического  $Nb_2O_5$ . Под действием высокоэнергетичного светового излучения в керамическом Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> образуются микро- и наноструктуры фрактального типа и возникает частично «островная» структура кристаллической решетки. Керамический подвергнутый воздействию  $Nb_2O_5$ , высокоэнергетичного светового излучения, обладает улучшенными механическими характеристиками (микротвердостью, прочностью, трещиностойкостью, хрупкой микропрочностью).

**Ключевые слова:** концентрированные световые потоки, спектры комбинационного рассеяния света, микро- и наноструктуры, микротвердость, модуль Юнга, прочность, трещиностойкость, хрупкая микропрочность.

## Введение

Керамика основе пентаоксида ниобия, полученная на ПО традиционной керамической обладает, технологии. как правило, крупнокристаллической характеризуется структурой низкими И пластичностью и трещинностойкостью, что значительно ограничивает ее применение. Изменение физических свойств и улучшение механических характеристик керамики может быть реализовано путем создания материала с наименьшим (микро- и нанометровым) масштабом структуры при использовании новых способов обработки материала [1].

В настоящей работе методами атомно-силовой микроскопии (ACM) и спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС) исследовано влияние обработки концентрированными световыми потоками (КСП) на нано-, микро- и макроструктуру, комплекс механических свойств, а также на процессы разупорядочения структурных единиц в керамическом пентаоксиде ниобия [2].

### Методика эксперимента

Керамические образцы *Nb*<sub>2</sub>O<sub>5</sub> получали путем светотермической обработки в фокальной зоне оптической печи [3] и по обычной керамической технологии. Для изучения микро- и наноструктуры керамик использованы анализатор изображения Thixomet®, атомно-силовой

микроскоп Nano-R<sup>2</sup> и сканирующий электронный микроскоп SEM LEO 420. Упругие и механические свойства керамик изучались контактным помощью микроскопа нанотвердомера методом с зондового -«NANOSKAN» [4]. Спектры КРС керамических образцов  $Nb_2O_5$ регистрировались при комнатной температуре модернизированным спектрометром ДФС-24.

#### Результаты и обсуждения

Микроструктура образцов *Nb*<sub>2</sub>*O*<sub>5</sub>, полученных по обычной керамической технологии, состоит из зерен, преимущественно характерной правильной огранки (рис. 1 а).



Рис. 1 а. Структура керамических образцов *Nb*<sub>2</sub>*O*<sub>5</sub>, полученных по традиционной керамической технологии

Зерна между собой имеют четкие границы-грани, между которыми довольно большое количество пустот, пор. Основная доля в размерном составе образцов (рис. 16) приходится на зерна около 1-3 мкм.

В результате обработки КСП в керамическом образце  $Nb_2O_5$ происходит образование микро- и наноструктур фрактального типа в области масштабов ~ 30 nm - 50 µm (рис. 2). Причем, данные структуры обладают основными свойствами фрактальных структур: иерархичностью и свойством самоподобия, т.е. их вид не меняется при увеличении пространственного масштаба.



Рис. 1 б. Размерный состав керамических образцов *Nb*<sub>2</sub>*O*<sub>5</sub>, полученных по традиционной керамической технологии



Рис. 2 а. Структуры в керамике Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, обработанной КСП









Тип и размерность образующихся микро- и наноструктур существеннейшим образом определяют физические характеристики керамических материалов. Так, в пентаоксиде ниобия, обработанном КСП, микро- и наноструктуры демпфируют тепловое расширение [3,4].

Значение модуля Юнга для керамики  $Nb_2O_5$ , приготовленной по обычной керамической технологии - 134,1±0,6 ГПа. Модуль Юнга  $Nb_2O_5$ , обработанного КСП, а также изображения характерных структур керамик  $Nb_2O_5$  в окрестности точек измерения представлены на рис. 3.

С уменьшением интенсивности КСП вглубь, по толщине образца размер образующихся структур увеличивается в несколько раз. При этом, как видно из рис. 3, его прочность, численной характеристикой которой является модуль Юнга, понижается. В керамическом  $Nb_2O_5$  возникает анизотропии механических свойств, обусловленная изменением микро- и макроструктуры образцов. Определение твердости и трещиностойкости

керамик осуществлялось методом сравнительной склерометрии [5,6]. При этом значения нанотвердости и микротвердости соответствуют друг другу. Для расчетов пользовались моделью для случая индентирования пирамидой Викерса [7,8,9]. Результаты определения твердости исследуемых керамик представлены в Таблице 1.



Рис. 3. Модуль Юнга и микроструктура керамических образцов *Nb*<sub>2</sub>*O*<sub>5</sub> (вставки на рисунке-1,2,3,4), подвергнутых воздействию КСП различной интенсивности

Таблица 1. Микротвердость керамических пентаоксидов ниобия

Вид керамики	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>		
	Обычная керамическая технология	Обработка КСП		
Микротвердость, Н, ГПа	9,43±1,3	11,82±1,43		

При воздействии КСП в керамиках образуются сложные микро- и наноструктуры фрактального типа [3,4]. Причем если в керамике  $Nb_2O_5$ , полученной по обычной керамической технологии, размер присутствующих структур составляет от 500 nm до 50 µm, то обработка КСП существенно увеличивает долю наноразмерных структур. Эффект увеличения твердости (см. Таблицу 1) керамик  $Nb_2O_5$ , полученных при воздействии КСП, в сравнении с керамиками полученными по обычной керамической технологии можно связывать с формированием в них

наноразмерных структур. Влияние размера структур керамики на ее твердость может быть объяснено в рамках известной модели Холла-Петча, правомочность которой для керамики доказана многочисленными исследованиями [10,11]. Уравнение Холла-Петча дает количественную зависимость твердости по Викерсу от среднего размера структур (зерна)  $\overline{d}$ :

$$H_{\nu} = H_0 + \frac{k_1}{\sqrt{d}},\tag{1}$$

где  $H_0$  *и*  $k_1$  – постоянные величины. Т.е. уменьшение размера структур материала ведет к увеличению его твердости. Полученные результаты позволили оценить критический коэффициент интенсивности напряжений первого рода  $K_{IC}$ , являющийся критерием трещиностойкости материала [8,9,12,13]. Трещиностойкость определялась по формуле:

$$K_{lc} = 0,016 \left(\frac{E}{H}\right)^{1/2} \frac{P}{c^{3/2}} , \qquad (2)$$

где *P* – прикладываемая нагрузка, *E* – модуль Юнга, *H* – микротвердость, *c* – среднее расстояние от центра отпечатка до конца трещины. Методики оценки микрохрупкости и хрупкой микропрочности основаны на количественном изучении зоны хрупкой повреждаемости в районе царапины, включающей в себя всевозможные нарушения испытуемого материала от воздействия на него сосредоточенной нагрузки (трещины, сколы) [13]. Зону повреждаемости оценивали по максимальному размеру повреждения исследуемого участка царапины, в каком бы направлении оно не проходило. Микрохрупкость определялась по формуле:

$$\gamma = \frac{L-l}{l},\tag{3}$$

где l - ширина царапины, измеренная по навалам, нм; L - средний размер зоны повреждаемости, нм. Показатель микрохрупкости  $\gamma$  характеризует соотношение хрупких и пластических свойств материалов: чем он выше, тем более хрупок материал. Размеры зоны повреждаемости зависят как от интенсивности внешнего воздействия на материал, так и от его прочностных свойств. Поэтому для оценки хрупкой микропрочности  $\sigma$ материалов при царапании использован показатель, учитывающий оба этих фактора:

$$\sigma = \frac{P}{L^2},\tag{4}$$

Хрупкая микропрочность - напряжение, необходимое для образования единицы площади хрупкого разрушения в районе воздействия индентора. Высокие механические характеристики керамик, полученных в оптической печи, по сравнению с механическими характеристиками керамик, полученных по обычной керамической технологии, см. Таблицу 2, обусловлены малыми размерами образовавшихся в них структур и большой объёмной долей, занимаемой границами между этими наноструктурами.

Параметры	<i>Nb</i> <sub>2</sub> <i>O</i> <sub>5</sub> традиционная керамическая технология				$Nb_2O_5$ обработка КСП					
Нагрузка, <i>Р</i> , МН	5	7	10	15	Среднее значение	5	7	10	15	Среднее значение
Микрохрупкость, ү	0,42	0,43	0,41	0,45	0,43	0,43	0,41	0,45	0,48	0,44
Хрупкая микропрочность,	4,90	2,80	2,50	1.90	3,02	4,45	3,15	3,02	2,97	3,40
Трещиностойкость $K_{IC}$ , МПа·м $^{1/2}$	4,11	2,77	2,87	3,11	3,21	7,76	8,11	9,06	9,55	8,62

Таблица 2. Механические характеристики керамических пентаоксидов ниобия

Для керамического состояния ввиду сосуществования различных кристаллических форм структура *Nb*<sub>2</sub>O<sub>5</sub> полностью (с определением координат атомов) не может быть описана дифракционными методами Расчеты динамики решетки для точной анализа. интерпретации колебательного спектра реальных образцов *Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>* также практически невозможны [14-17]. О днако некоторые выводы 0 результатах воздействия КСП на Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> можно сделать и на основании исследований керамических образцов. На рис. 4 представлены спектры КРС образцов керамического пентаоксида ниобия, подвергшихся воздействию КСП. cm<sup>-1</sup> Линии с частотами 55 И 118 отвечают соответственно полносимметричным либрациям октаэдров и тетраэдров как целого. В области 150-400 см<sup>-1</sup> расположены линии, соответствующие колебаниям катионов, расположенных в октаэдрах и тетраэдрах [15-19]. При этом линии в области 1000 см<sup>-1</sup> соответствуют валентным колебаниям Nb-O [18-21]. С увеличением интенсивности воздействия КСП на керамический Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> относительная интенсивность линии с частотой  $CM^{-1}$ . 1002 соответствующей колебаниям Nb-O, возрастает. Воздействие КСП приводит к разрыву связей Nb-O-Nb в цепях тетраэдров и октаэдров и к образованию концевых связей Nb-O. Структура *Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>* становится частично островной структурой. Доля изолированных полиэдров возрастает с возрастанием интенсивности воздействия КСП.



Рис. 4. Спектры КРС Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, полученного по обычной керамической технологии и подвергнутого воздействию КСП:

- 1. Относительная интенсивность КСП I<sub>отн.</sub> = 1;
- 2. Относительная интенсивность КСП I<sub>отн.</sub> ~ 0,5;
- 3. Относительная интенсивность КСП I<sub>отн.</sub> ~ 0,25;
- 4. Относительная интенсивность КСП I<sub>отн.</sub> = 0

Работа поддержана грантом НШ 6722.2010.3.

#### Библиографический список:

1. Андриевский, Р.А. Получение и свойства нанокристаллических и тугоплавких соединений / Р.А. Андриевский // Успехи химии. – 1994. – № 5. – С. 431-448.

2. **Жижин, Г.Н.** Оптические колебательные спектры кристаллов / Г.Н. Жижин, Б.Н. Маврин, В.Ф. Шабанов. – М.: Наука, 1984. – 232 с.

3. **Palatnikov, M.** Formation of fractal micro- and nano-structures in ceramic tantalum pentoxide under concentrated flux of light and their effect on thermal expansion / M. Palatnikov, O. Shcherbina, A. Frolov et al. // Integrated Ferroelectrics.  $-2009. - V. 108. - N \ge 1. - P. 89-97.$ 

4. **Палатников, М.Н.** Микро- и наноструктуры, упругие свойства и термостойкость керамики с защитным покрытием из пентаоксида ниобия, обработанного концентрированным световым потоком / М.Н. Палатников, О.Б. Щербина, А.А. Фролов, Е.В. Войнич // Физика и химия стекла. – 2011. – Т. 37. – Вып. 2. – С. 79-83.

5. **Регель, В.Р**. Кинетическая природа прочности твердых тел / В.Р. Регель, А.И. Слуцкер, Э.Е. Томашевский. – М.: Наука, 1974. – 560 с.

6. **Blank, V.** Nano-sclerometry measurements of superhard materials and diamond hardness using scanning force microscope with the ultrahard fullerite  $C_{60}$  tip / V. Blank, M.

Popov, N. Lvova et al // Journal of Material Research. – 1997. – V.12. – №11. – P. 3109-3114.

7. Усеинов С.С. Измерение механических свойств материалов с нанометровым пространственным разрешением / С.С. Усеинов, В.В. Соловьев, К.В. Гоголинский и др. // Наноиндустрия. Научно-технический журнал. – 2010. – № 2 (20). – С. 30-35.

8. **Колесников, Ю.В.** Механика контактного разрушения / Ю.В. Колесников, Е.М. Морозов. – М.: Наука, 1989. – 220 с.

9. **Oliver, W.C.** An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments / W.C. Oliver, G.M. Pharr // Journal of Materials Research. – 1992. – V. 7. – P. 1564-1583.

10. Андриевский, Р.А. Прочность тугоплавких соединений и материалов на их основе / Р.А Андриевский, И.И. Спивак. – Челябинск: Металлургия, 1989. – 368 с.

11. **Приходько, В.М.** Металлофизические основы разработок упрочняющих технологий / В.М. Приходько, Л.Г. Петрова, О.В. Чудина. – М: Машиностроение, 2003. – 380 с.

12. **Gong, J.** Statistical analysis of fracture toughness of soda-lime glass determined by indentation / J. Gong , Y. Chen , C. Li // Journal of Non-Crystalline Solids. – 2001. – V. 279. – P. 219-223.

13. **Вильк, Ю.Н.** Физико-механические свойства монокристаллов тугоплавких веществ в микрообъемах / Ю.Н. Вильк, В.Ф. Бердников, Ф.Ю. Соломкин // Журнал всесоюзного химического общества им. Д.И.Менделеева. – 1985. – № 6. – С. 528-535.

14. **Файрбротер, Ф.** Химия ниобия и тантала / Ф. Файрбротер. – М.: Химия, 1972. – 276 с.

15. **McConnell, A.A.** Raman spectra of niobium oxides / A.A. McConnell, J.S. Anderson, N.R. Rao // Spectrochimica Acta.  $-1976. - V. 32A. - N \ge 5. - P. 1067-1076.$ 

16. Balachandran, U. Raman spectrum of the high temperature form of Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> / U. Balachandran, N.G. Eror // Journal of Materials Science Letters. – 1982. – V. 1. – P. 374-376.
17. Dobal, P.S. Micro-Raman scattering in Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-TiO<sub>2</sub> ceramics / P.S. Dobal, A. Dixit, R.S. Katiyar // Journal of Raman Spectroscopy. – 2002. – V. 33. – P. 121-124.

18. Сидоров, Н.В. Проявление фазового перехода сегнетоэлектрикантисегнетоэлектрик в Li<sub>0,12</sub>Na<sub>0,88</sub>Ta<sub>0,4</sub>Nb<sub>0,6</sub>O<sub>3</sub> в спектрах комбинационного рассеяния света / Н.В. Сидоров, М.Н. Палатников, Н.А. Голубятник и др. // Оптика и спектроскопия. – 2004. – Т. 97. – № 3. – С. 412-418.

19. **Сидоров, Н.В.** Ниобат лития: дефекты, фоторефракция, колебательный спектр, поляритоны / Н.В. Сидоров, Т.Р. Волк, Б.Н. Маврин, В.Т. Калинников. – М: Наука, 2003. – 255 с.

20. Накамото, К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений / К. Накамото. – М.: Мир, 1966. – 411 с.

21. Сидоров, Н.В. Структурное упорядочение и комбинационное рассеяние света в сегнетоэлектрических кристаллах оксофторниобатов аммония, калия и рубидия M<sub>5</sub>Nb<sub>3</sub>OF<sub>18</sub> (M=NH<sub>4</sub>, K, Rb) / H.B. Сидоров, В.Т. Калинников // Неорганические материалы. – 1999. – Т. 35. – №2. – С. 135-151.